

高雄市政府環境保護局執行設備元件稽查檢測作業要點

中華民國 109 年 3 月 30 日高市環局空字第 10932874700 號函訂定

中華民國 111 年 9 月 22 日高市環局空字第 11139422200 號函修正

- 一、為使本局人員執行設備元件稽查檢測作業有統一執执行程序可供遵循，特訂定本要點。
- 二、本要點適用於本局人員依法執行設備元件稽查檢測、告發及後續裁處作業。
- 三、本要點用詞定義如下：
 - (一)設備元件：指「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第二十八條所列各項設備元件。
 - (二)修護：指「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第三十條所列修護方式，包含鎖緊、密封、更換零件及克漏等方式。
- 四、本局執行設備元件稽查檢測方式如下：
 - (一)由本局人員會同行政院環境保護署環境檢驗所認證之檢測機構執行，並要求受檢測公私場所於檢測過程全程陪同，不配合陪同者視同放棄權利。
 - (二)稽查檢測區域、檢測元件由本局人員指定，檢測過程遇有第四款及第五款第三目逕行告發情形者，應輔以拍照或錄影方式採證。
 - (三)執行檢測過程中，遇設備元件淨檢測值大於一千 ppm 且未達二千 ppm 之情形，立即記錄檢測值，並要求依「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第三十一條規定期限修護，未依規定辦理者依法告發裁處。
 - (四)執行檢測過程中，遇設備元件淨檢測值大於二千 ppm，立即記錄檢測值，逕行告發裁處並限期改善。